

2006年7月26日

### SEMI役員に当社執行役常務 中野和助が選出

7月12日、米国カリフォルニア州サンフランシスコにて開催されたSEMI (Semiconductor Equipment and Materials International) の年次会員総会において役員選出が行われ、株式会社日立ハイテクノロジーズ (以下、日立ハイテク) 執行役常務 半導体製造装置営業統括本部長である中野和助が新役員 (Board of Directors) に選出されました。

SEMI 役員 の選出・再選は年1回、正会員企業による投票で行われ、任期は1期2年です。

SEMIは半導体、FPD、MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)、およびナノテクノロジー関連の製造装置・材料産業の国際的な工業会です。グローバルで先進的な組織として、すでに35年以上にわたり活動しており、会員企業は全世界で約2,200社、このうち日本企業は約600社に及びます。全世界で11都市に拠点を構え、関連企業の発展のため重要課題に向き合い、業界の協力体制と相互交流を支援しています。

日立ハイテクは、今回の役員選出を半導体製造装置業界における当社のこれまでの役割と貢献に対する評価と今後のさらなる期待の現われと捉えており、これに応じてSEMIのさらなる発展に寄与するよう努力していきます。

#### 【略 歴】

氏 名： 中野 和助 (なかの わすけ)  
役 職 名： 執行役常務 半導体製造装置営業統括本部長  
生年月日： 1948年 9月29日  
職 歴： 1971年 4月 当社入社  
1990年 8月 産業システム営業本部半導体装置部長  
1992年 8月 電子デバイス製造システム営業本部長  
1995年 6月 取締役  
1999年 6月 常務取締役  
2003年10月 執行役常務 (現任)  
2005年 4月 半導体製造装置営業統括本部長兼  
グループ戦略本部長 (現任)



報道機関お問い合わせ先

社長室 広報・IR グループ 担当：塩澤 TEL：03-3504-5637